正本

檔　　號：
保存年限：

財團法人國家衛生研究院　函

地址：350401 苗栗縣竹南鎮科研路35號
聯絡人：高于茹
電話：(037)206-166　分機：33208
傳真：(037)583-287
電子信箱：stellakao@nhri.edu.tw

24159
新北市三重區重新路5段609巷6號3樓之3
受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 111. 09. 12 文
檔號： 11502

裝

發文日期：中華民國111年9月7日
發文字號：衛研技字第1110007753號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：本院「血液循環影像系統」及「篩檢站外全自動消毒噴霧系統」公開徵求技術移轉廠商，惠請協助轉發活動訊息，請查照。

說明：

一、本院欲於111年9月21日公開徵求「血液循環影像系統」及「篩檢站外全自動消毒噴霧系統」技術移轉廠商，公告內容請參閱本院技轉及育成中心網站：https://ttic.nhri.edu.tw/%e6%9c%80%e6%96%b0%e6%b6%88%e6%81%af/。

二、如需進一步了解相關資訊，請聯絡高于茹女士，聯絡電話(037)206-166分機33208，電子郵件：stellakao@nhri.edu.tw。

訂

正本：台灣醫療暨生技器材工業同業公會、中華民國醫療器材商業同業公會全國聯合會、台北市醫療器材商業同業公會、新北市醫療器材商業同業公會
副本：本院技轉及育成中心

線

院長 梁廣義

本院「血液循環影像系統」公開徵求技術移轉廠商

公告日期：111 年 9 月 21 日

一、主旨：

本院「血液循環影像系統」公開徵求技術移轉廠商。

二、授權技術：

本技術獨家開發光斑堆疊演算法技術，可連續監測大面積之血流循環，並可達到單根微血管之解析度資訊，同時透過可多波長切換、超高速影像擷取與即時分析呈現技術，量化血液流動數據，再搭配直覺式人機操作介面，以便更精確得知手術前後/藥物/食品對於末梢血液改善之情形。

三、廠商資格：

須具備下列條件者

1. 依法登記且無違法紀錄。
2. 具有相關技術開發經驗與能力者佳。
3. 具國際合作經驗及臨床試驗經驗者佳。
4. 願意長期投入研發資金者佳。

四、報名方式：

符合上述資格且有意願者，請填妥「技術移轉企劃書」(格式如附件二)之相關資料〔內含公司簡介及可闡明上述條件之資料〕，並標明廠商名稱和地址、聯絡人電話與電子郵件等資料，以郵寄正本並搭配傳真或電子郵件方式，送達國家衛生研究院技轉及育成中心 高于茹小姐 收（地址：「苗栗縣 350 竹南鎮科研路 35 號行政大樓 3 樓 技轉及育成中心 」，FAX: (037)583-667，E-mail：stellakao@nhri.edu.tw）。本院將進行廠商之資格審查，於必要時，本院得要求廠商派員說明，審查委員會得就廠商說明內容，並就廠商提供資料進行評比。

五、技術說明會：

本院將於 111 年 10 月 19 日(星期三)下午 2 時辦理「血液循環影像系統」技術說明會 (詳細地點將以電子郵件通知報名廠商)。

六、其他：

1. 本院保有隨時修改及終止本公告之權利。
2. 詳細案件狀況請洽詢承辦人。

附檔

附件一：技轉公告電子檔

附件二：技術移轉企劃書

本院「篩檢站外全自動消毒噴霧系統」公開徵求技術移轉廠商

公告日期：111 年 9 月 21 日

一、主旨：

本院「篩檢站外全自動消毒噴霧系統」公開徵求技術移轉廠商。

二、授權技術：

本技術開發的自動消毒噴霧系統，為感應式且可一次進行大範圍消毒，同時延長補充消毒液週期，降低染疫風險。本自動消毒噴霧系統經過臨床實際驗證，自動消毒短時間內即可涵蓋 100%消毒區域，大幅節省消毒時間，提供醫護人員快速、安全、便利的檢測空間。

三、廠商資格：

須具備下列條件者

1. 依法登記且無違法紀錄。
2. 具有相關技術開發經驗與能力者佳。
3. 具國際合作經驗及臨床試驗經驗者佳。
4. 願意長期投入研發資金者佳。

四、報名方式：

符合上述資格且有意願者，請填妥「技術移轉企劃書」(格式如附件二)之相關資料〔內含公司簡介及可闡明上述條件之資料〕，並標明廠商名稱和地址、聯絡人電話與電子郵件等資料，以郵寄正本並搭配傳真或電子郵件方式，送達國家衛生研究院技轉及育成中心 高于茹小姐 收（地址：「苗栗縣 350 竹南鎮科研路 35 號行政大樓 3 樓 技轉及育成中心 」，FAX: (037)583-667，E-mail：stellakao@nhri.edu.tw）。本院將進行廠商之資格審查，於必要時，本院得要求廠商派員說明，審查委員會得就廠商說明內容，並就廠商提供資料進行評比。

五、技術說明會

本院將於 111 年 11 月 3 日(星期四)辦理「篩檢站外全自動消毒噴霧系統」技術說明會 (詳細地點將以電子郵件通知報名廠商)。

六、其他：

1. 本院保有隨時修改及終止本公告之權利。
2. 詳細案件狀況請洽詢承辦人。

附檔

附件一：技轉公告電子檔

附件二：技術移轉企劃書